# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-107250

(43)Date of publication of application: 10.04.2002

(51)Int.Ci.

G01L 9/10 G01B 7/00 G01D 5/20 G01L 19/04

(21)Application number: 2000-299908

29.09.2000

(71)Applicant: GOTO TADATOSHI

(72)Inventor: GOTO TADATOSHI

SAKAMOTO KAZUYA

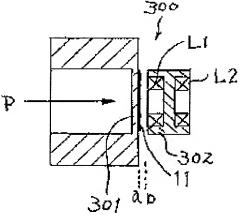
SAKAMOTO HIROSHI

#### (54) PRESSURE GAUGE

(22)Date of filing:

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pressure gauge having compact and simple structure and allowing easy temperature characteristic compensation so as to detect a very small displacement corresponding to a pressure with high resolution. SOLUTION: A sensor coil L1 excited by an alternating current signal is arranged with no contact in the proximity of a magnetoresponsive material 11, which is displaced in conjunction with a diaphragm 301 displaced by application of a pressure to be detected. A temperature compensation coil L2 is connected in series to the sensor coil L1, and from the connection point between them, an output varied according to an impedance change in the sensor coil is taken out for the sensor coil. When the output for the sensor coil and a predetermined reference voltage are computed, at least two alternating current output signals having a predetermined periodic amplitude function as an amplitude coefficient are generated. On the basis of the alternating current output signals, a very small displacement of the diaphragm is detected as a phase change, and a pressure can be detected with high precision.



### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-107250 (P2002-107250A)

(43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

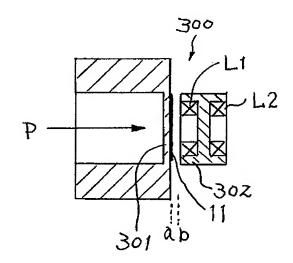
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FI	FI			•	テーマコード(参考)	
	9/10		G 0	1 L	9/10			2F055	
G01B	7/00		G 0		7/00		D	2F063	
							E	2F077	
G01D	5/20		G 0	1 D	5/20		J		
							K		
		審查請求	<b>永請未</b>	請求	項の数8	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願2000-299908(P2000-299908)	(71)	出願人	59105	4196			
					後藤	忠敏			
(22)出願日		平成12年9月29日(2000.9.29)		東京都府中市新町1丁目77番2号					
			(72)	発明者	後藤	忠敏			
					東京都	東京都府中市新町1丁目77番2号			
			(72)	発明者	<b>坂元</b>	和也			
						東京都羽村市川崎1丁目1番5号、MAC			
					羽村二	羽村コートII-405			
			(72)	発明者	f 坂本	宏			
					埼玉県	川越市	山田896-8		
			(74)	代理人	10007	7539			
					弁理士	飯塚	義仁		
						最終頁に続く			

## (54) 【発明の名称】 圧力計

#### (57)【要約】

【課題】 小型かつシンプルな構造を持ち、温度特性の 補償も容易な圧力計の提供。圧力に応じた微小変位でも 高分解能での検出を可能にする。

【解決手段】 検出対象たる圧力を受けて変位するダイアフラム(301)に連動して変位する磁気応答物質(11)に対して、非接触的に近接して、交流信号で励磁されるセンサ用コイル(L1)を配置する。センサ用コイル(L1)に温度補償用コイル(L2)を直列接続し、その接続点より、センサ用コイルのインピーダンス変化に基づき変化する該センサ用コイルの出力電圧を取り出す。センサ用コイルの出力電圧と所定の基準電圧と演算することで、所定の周期的振幅関数を振幅係数として持つ交流出力信号を少なくとも2つ生成する。これに基づき、ダイアフラムの微小変位を位相変化として検出し、高精度で圧力検出を行なう。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 検出対象たる圧力を受けて変位するダイアフラムと、

交流信号で励磁されるセンサ用コイルを配置してなるコイル部及び該コイル部に対して相対的に変位する磁気応答物質を含み、該コイル部に対する該磁気応答物質の相対的位置が前記ダイアフラムの変位に連動して変位する検出部と、

前記センサ用コイルに直列接続された温度補償用コイル と

前記センサ用コイルと前記温度補償用コイルとの接続点より、前記センサ用コイルのインピーダンス変化に基づき変化する該センサ用コイルの出力電圧を取り出す回路とを具えた圧力計。

【請求項2】 交流信号からなる基準電圧を発生する回路と、

前記センサ用コイルの出力電圧と前記基準電圧と演算することで、所定の周期的振幅関数を振幅係数として持つ 交流出力信号を少なくとも2つ生成する演算回路であって、前記各交流出力信号の前記周期的振幅関数はその周 20 期特性において所定位相だけ異なっているものとをさらに具えた請求項1に記載の圧力計。

【請求項3】 検出対象たる圧力を受けて変位するダイアフラムと、

交流信号で励磁されるセンサ用コイルを配置してなるコイル部及び該コイル部に対して相対的に変位する磁気応答物質を含み、該コイル部に対する該磁気応答物質の相対的位置が前記ダイアフラムの変位に連動して変位する検出部と、

交流信号からなる基準電圧を発生する回路と、

前記センサ用コイルの出力電圧と前記基準電圧と演算することで、所定の周期的振幅関数を振幅係数として持つ 交流出力信号を少なくとも2つ生成する演算回路であって、前記各交流出力信号の前記周期的振幅関数はその周期特性において所定位相だけ異なっているものとを具えた圧力計。

【請求項4】 前記基準電圧を発生する回路は、交流信号が印加されるように直列接続された2つのコイルを含み、該コイルの接続点より前記基準電圧を取り出すようにした請求項2又は3に記載の圧力計。

【請求項5】 前記基準電圧を発生する回路は、第1及び第2の基準電圧を発生し、

前記演算回路は、前記センサ用コイルの出力電圧と前記 第1及び第2の基準電圧とを用いて所定の第1の演算及 び第2の演算をそれぞれ行うことで、第1の振幅関数を 振幅係数として持つ第1の交流出力信号と、第2の振幅 関数を振幅係数として持つ第2の交流出力信号とをそれ ぞれ生成するものである請求項2又は3に記載の圧力 計。

【請求項6】 前記第1及び第2の基準電圧は、前記第 50

1及び第2の交流出力信号における前記第1及び第2の 振幅関数の周期特性における特定の位相区間を定めるも のであり、この第1及び第2の基準電圧を可変すること で、該特定の位相区間と前記相対的位置の変化範囲との 対応関係を可変できることを特徴とする請求項5 に記載 の圧力計。

【請求項7】 前記基準電圧を発生する回路は、交流信号が印加されるように直列接続された2つのコイルを含む第1の回路と、交流信号が印加されるように直列接続された2つのコイルを含む第2の回路とを含み、該第1の回路のコイルの接続点より前記第1の基準電圧を取り出し、該第2の回路のコイルの接続点より前記第2の基準電圧を取り出すようにした請求項5に記載の圧力計。

【請求項8】 前記直列接続された2つのコイルは磁性体コアを有し、該2つのコイルのそれぞれに対する磁性体コアの配置を調整することで、コイルのインピーダンスを調整し、もって該2つのコイルの接続点より取り出される基準電圧のレベルを調整できるようにした請求項4又は7に記載の圧力計。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧力計に関し、特に、1相の交流信号による励磁に基づき複数相の振幅関数特性を示す出力交流信号を検出対象位置に応じて出力するタイプの位置検出装置を利用したものに関し、さらに詳しくはセンサ用コイルを含む検出部の構成を簡単化したものに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より知られた誘導型直線位置検出装 置としては差動トランスがある。差動トランスは、1つ 30 の1次巻線を1相で励磁し、差動接続された2つの2次 巻線の各配置位置において検出対象位置に連動する鉄心 コアの直線位置に応じて差動的に変化するリラクタンス を生ぜしめ、その結果として得られる1相の誘導出力交 流信号の電圧振幅レベルが鉄心コアの直線位置を示すよ うにしたものである。との差動トランスにおいては、誘 導電圧が差動的に変化するように設けられた2つの2次 巻線が設けられた範囲において、該誘導電圧値が対直線 位置に関して直線性を示す範囲でしか、直線位置を検出 40 することができないものであり、該誘導電圧値の対直線 位置の変化の関数が周期関数(例えばサイン関数のよう な三角関数)の1サイクルにわたって変化することはな い。従って、検出可能範囲を拡張するには巻線長とコア 長を長くするしかなく、自ずと限度があると共に、装置 の大型化をもたらす。また、検出対象直線位置に相関す る電気的な位相を示す出力を得ることが不可能である。 また、誘導出力信号の電圧振幅レベルは、鉄心コアの直 線位置のみならず、温度変化等の周辺環境の影響を受け やすいので、精度に難点がある。

【0003】とれに対して、検出対象直線位置に相関す

る電気的位相角を持つ交流信号を出力するようにした位相シフトタイプの誘導型直線位置検出装置も知られている。例えば、特開昭49-107758号、特開昭53-106065号、特開昭55-13891号、実公平1-25286号などに示されたものがある。この種の従来知られた位相タイプの誘導型直線位置検出装置においては、検出対象位置に連動する可動鉄心コアの直線変位方向に関して互いにずらして配置された例えば2つの1次巻線を互いに電気的位相のずれた2相の交流信号

(例えば $\sin \omega$  t  $\cos \omega$  t) でそれぞれ励磁し、各 1 次巻線による 2 次側誘導信号を合成して 1 つの 2 次出力信号を生成するようにしている。励磁用の交流信号に対する  $\cos \omega$  2 次出力信号における電気的位相ずれが、検出対象位置に連動する鉄心コアの直線位置を示している。また、実公平 1-25286 号に示されたものにおいては、複数の鉄心コアを所定ビッチで断続的に繰り返し設け、 1 次及び 2 次巻線が設けられた範囲よりも広い範囲にわたる直線位置検出を可能にしている。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の位相シ 20 フトタイプの誘導型直線位置検出装置は、差動トランス に比べて多くの点で利点を持っているが、少なくとも2 相の交流信号 (例えばsin  $\omega$  t  $\delta$  cos  $\omega$  t ) を用意しな ければならないため、励磁回路の構成が複雑になるとい う問題点があった。また、温度変化等によって1次及び 2次巻線のインピーダンスが変化すると、2次出力信号 における電気的位相ずれに誤差が生じるという欠点もあ った。更に、複数の鉄心コアを所定ピッチで断続的に繰 り返し設け、1次及び2次巻線が設けられた範囲よりも 広い範囲にわたる直線位置検出を可能にした場合におい て、1次及び2次巻線を設ける範囲を可動鉄心コアの1 ピッチの長さよりも長い範囲で設けねばならないため、 巻線アセンブリ全体のサイズが大きくなってしまい、検 出装置の小型化に限度があった。すなわち、鉄心コアの 1ピッチの長さをPとすると、4相タイプの場合、各相 巻線の配置間隔を最小でも「3P/4」としなければな らず、全体ではその4倍の「 $4 \times (3P/4) = 3P$ 」 の配置領域が必要であり、従って最小でも可動鉄心コア の3ピッチ分の長さの範囲にわたって巻線アセンブリを 設けなければならない。

【0005】上述した従来の装置は検出器の構成が複雑であった。この問題を解決するために本出願人は位置検出装置を利用した圧力計に係るものとして、特開平10-170372号に係わる特許出願をすでに行った。しかし、この先願に示された圧力計においては位置検出装置のコイル構成として1次コイル及び2次コイルの両方が必要であったため、小型化を促進するためにはさらに改善の余地があった。また、コイル出力電圧が温度変化に従って変動してしまう温度ドリフト対策が十分とはいえなかった。

【0006】本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、小型かつシンプルな構造を持つと共に、温度特性の

補償も容易な、圧力計を提供することを目的とする。また、検出対象の変位が微小でも高分解能での検出が可能な、圧力計を提供しようとするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る圧力計は、 検出対象たる圧力を受けて変位するダイアフラムと、交流信号で励磁されるセンサ用コイルを配置してなるコイル部及び該コイル部に対して相対的に変位する磁気応答物質を含み、該コイル部に対する該磁気応答物質の相対的位置が前記ダイアフラムの変位に連動して変位する検出部と、前記センサ用コイルに直列接続された温度補償用コイルとの接続点より、前記センサ用コイルのインビーダンス変化に基づき変化する該センサ用コイルの出力電圧を取り出す回路とを具える。

【0008】磁気応答物質は、典型的には、磁性体(強 磁性体)及び非磁性・良導電体(反磁性体)の少なくと も一方を含んでなるものであってよい。磁気応答物質が 磁性体からなる場合は、該部材のセンサ用コイルに対す る近接の度合いが増すほど、該コイルの自己インダクタ ンスが増加して、該コイルの電気的インピーダンスが増 加し、該センサ用コイルに生じる電圧、つまり端子間電 圧(若しくは電圧降下)、が増加する。反対に、該磁気 応答物質のコイルに対する近接の度合いが減少するほ ど、該センサ用コイルのインダクタンスが減少して、該 センサ用コイルの電気的インピーダンスが減少し、該コ イルに生じる電圧、つまり端子間電圧、が減少する。と うして、検出対象の変位に伴い、センサ用コイルに対す る磁気応答部材の相対的位置が所定の範囲にわたって変 化する間で該コイルに生じる電圧、つまり端子間電圧 は、増加若しくは減少変化することになる。ダイアフラ ムそのものの材質が磁気応答物質からなっていてよく、 その場合は、上記検出部における磁気応答物質とはダイ アフラムのことを指す。ダイアフラムの材質が磁気応答 物質からなっていない場合は、上記検出部において格別 の磁気応答物質を設けるものとする。

【0009】本発明においては、センサ用コイルに直列接続された温度補償用コイルを具備し、前記センサ用コイルと前記温度補償用コイルとの接続点より、前記センサ用コイルのインビーダンス変化に基づき変化する該センサ用コイルの出力電圧を取り出すようにしているので、同じコイルであることにより温度ドリフトを適正に相殺し、温度ドリフト補償済みの出力電圧を取り出すことができる。よって、温度ドリフト補償した圧力検出データを容易に得ることができる。

【0010】本発明の別の観点に従う圧力計は、検出対象たる圧力を受けて変位するダイアフラムと、交流信号ので励磁されるセンサ用コイルを配置してなるコイル部及

び該コイル部に対して相対的に変位する磁気応答物質を 含み、該コイル部に対する該磁気応答物質の相対的位置 が前記ダイアフラムの変位に連動して変位する検出部 と、交流信号からなる基準電圧を発生する回路と、前記 センサ用コイルの出力電圧と前記基準電圧と演算すると とで、所定の周期的振幅関数を振幅係数として持つ交流 出力信号を少なくとも2つ生成する演算回路であって、 前記各交流出力信号の前記周期的振幅関数はその周期特 性において所定位相だけ異なっているものとを具えたも のである。

【0011】例えば、典型的には、ダイアフラムつまり 磁気応答物質の相対的位置が所定の範囲にわたって変化 する間で該コイルに生じる電圧が示す漸増変化カーブ は、サイン関数における0度から90度までの範囲の関 数値変化になぞらえることができる。ここで、交流信号\*

\* 成分を s i nω t で示し、センサ用コイルの端子間電圧 が示す漸増変化カーブにおける適当な区間の始まりの位 置に対応して得られるセンサ用コイル出力電圧Vxの振 幅係数レベル値をPaとすると、該区間の始まりの位置 に対応するコイル出力電圧Vxは、Pasinωtと表 わせる。そして、該区間の終わりの位置に対応して得ら れるセンサ用コイル出力電圧Vxの振幅係数レベル値を Pbとすると、該区間の終わりの位置に対応するセンサ 用コイル出力電圧は、Pb sinωtと表わせる。とと 10 で、始まりの位置に対応するコイル出力電圧Vxの値P asinωtと同じ値の交流電圧を基準電圧Vaと定め て、これをセンサ用コイル出力電圧Vxから減算する と、センサ用コイル出力電圧Vxの振幅係数を関数A (x)で示すと、

 $Vx - Va = A(x) sin\omega t - Pa sin\omega t$ 

 $= \{A(x) - Pa\} \sin \omega t$ …式(1)

となる。前記区間の始まりの位置では、A(x)=Pa であることから、この演算結果の振幅係数「A(x) -Pa」は「O」となる。一方、前記区間の終わりの位置 20 演算回路は、前記センサ用コイルの出力電圧と前記第1 では、A(x)=Pbであることから、この演算結果の 振幅係数「A(x)-Pa」は「Pb-Pa」となる。よ って、この演算結果の振幅係数「A(x)-Pa」は、前 記区間の範囲内において、「O」から「Pb - Pa」ま で漸増する関数特性を示す。ここで、「Pb-Pa」は 最大値であるから、これを等価的に「1」と考えると、 前記式(1)に従う交流信号の振幅係数「A(x)-P a」は、前記区間の範囲内において、「0」から「1」 まで変化することになり、この振幅係数の関数特性は、 サイン関数の第1象限(つまり0度から90度の範囲) の特性になぞらえることができる。よって、前記式 (1) に従う交流信号の振幅係数「A(x) - Pa」 は、等価的に s i n  $\theta$  (ただし、大体、0°  $\leq \theta \leq 9$  0 ゜)と表わせる。

※【0012】好ましい一実施形態は、前記基準電圧を発 生する回路は、第1及び第2の基準電圧を発生し、前記 及び第2の基準電圧とを用いて所定の第1の演算及び第 2の演算をそれぞれ行うことで、第1の振幅関数を振幅 係数として持つ第1の交流出力信号と、第2の振幅関数 を振幅係数として持つ第2の交流出力信号とをそれぞれ 生成するものである。この場合、コイル部は、1次コイ ルのみでよいので、構成を最小限に簡略化することがで きる。上記第1の基準電圧として上記Vaを使用するこ とで、上記第1の振幅関数として、サイン関数のほぼ第 1象限(つまり0度から90度の範囲)の特性を持つも 30 のを得ることができる。

【0013】また、前記区間の終わりの位置に対応する コイル出力電圧Vxの値Pbsinのtと同じ値の交流 電圧を第2の基準電圧Vbと定め、これとコイル出力電 圧Vxとの差を求めると、

Vb-Vx=Pb s i  $n\omega t-A(x)$  s i  $n\omega t$ 

 $= \{Pb - A(x)\} \sin \omega t$ …式(2)

となる。前記区間の始まりの位置では、A(x)=Pa であることから、この演算結果の振幅係数「Pb-A (x) 」は「Pb - Pa」となる。一方、前記区間の終 わり位置では、A(x)=Pbであることから、この演 40 てもよい。 算結果の振幅係数「Pb-A(x)」は「O」となる。 よって、この演算結果の振幅係数「Pb-A(x)」 は、前記区間の範囲内において、「Pb-Pa」から 「0」まで漸減する関数特性を示す。前記と同様に、 「Pb-Pa」を等価的に「1」と考えると、前記式 (2) に従う交流信号の振幅係数「Pb-A(x)」 は、前記区間の範囲内において、「1」から「0」まで 変化することになり、この振幅係数の関数特性は、コサ イン関数の第1象限(つまり0度から90度の範囲)の

に従う交流信号の振幅係数「Pb-A(x)」は、等価 的に $cos\theta$  (ただし、大体、 $0^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$  ) と表 わせる。なお、式(2)の減算は「Vx-Vb」であっ

【0014】こうして、2次コイルを用いることなく、 検出対象たる圧力によるダイアフラムの変位に応じてサ イン及びコサイン関数特性に従う振幅をそれぞれ示す2 つの交流出力信号を生成することができる。例えば、検 出対象たるダイアフラムの変位を所定の検出可能範囲を 360度分の位相角に換算した場合の位相角 θ にて示す と、概ね、サイン関数特性を示す振幅を持つ交流出力信 号は、 $sin\theta sin\omega t$ で示すことができるものであ り、コサイン関数特性を示す振幅を持つ交流出力信号 特性になぞらえることができる。よって、前記式(2) 50 は、 $cos\thetasin\omega$ tで示すことができるものであ

る。とれは、レゾルバといわれる位置検出器の出力信号 の形態と同様のものであり、極めて有用なものである。 例えば、前記演算回路で生成された前記2つの交流出力 信号を入力し、該2つの交流出力信号における振幅値の 相関関係から該振幅値を規定する前記サイン及びコサイ ン関数における位相値を検出し、検出した位相値に基づ き前記検出対象の位置検出データを生成する振幅位相変 換部を具備するようにするとよい。なお、上記サイン及 びコサイン関数は、ほぼ1象限分(90度)の範囲の特 性を示すので、検出可能な位置範囲がほぼ90度の範囲 10 の位相角に換算されて検出されることになる。

【0015】一例として、前記基準電圧を発生する回路 は、交流信号が印加されるように直列接続された2つの コイルを含み、該コイルの接続点より前記基準電圧を取 り出すようにしたものである。これにより、基準電圧の 温度ドリフト補償も行なうことができ、出力電圧及び基 準電圧が共に温度ドリフト補償された正確なアナログ演 算を行なうことができる。

【0016】なお、磁気応答物質として、銅のような良 導電体を使用した場合は、渦電流損によってコイルの自 20 己インダクタンスが減少し、磁気応答物質のコイルに対 する近接に伴い該コイルの端子間電圧が漸減することに なる。この場合も、上記と同様に検出することが可能で ある。なお、磁性体(強磁性体)と非磁性・良導電体 (反磁性体) とを組み合わせたハイブリッドタイプであ ってもよい。

【0017】別の実施形態として、磁気応答物質として 永久磁石を含み、コイルは磁性体コアを含むようにして もよい。この場合は、コイルの側の磁性体コアにおいて 永久磁石の接近に応じて対応する箇所が磁気飽和又は過 飽和となり、該磁気応答物質すなわち永久磁石のコイル に対する相対的変位に応じて該コイルの端子間電圧が漸 減することになる。

【0018】かくして、この発明によれば、1次コイル のみを設ければよく、2次コイルは不要であるため、小 型かつシンプルな構造の位置検出装置を提供することが できる。また、出力電圧及び基準電圧が共に温度ドリフ ト補償された正確なアナログ演算を行なうことができ、 温度変化の影響を排除した相対的位置検出を容易に行う ことができる。勿論、基準電圧を発生する回路は、コイ ルに限らず、抵抗等、その他適宜の構成からなる電圧生 成回路を使用してよい。なお、コイルと基準電圧の数は 1又は2に限定されず、それ以上であってもよく、これ に伴い、利用可能な位相角範囲を、ほぼ1象限(90 度)分に限らず、更に拡大することも可能である。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照してとの発 明の実施の形態を詳細に説明しよう。図1は、本発明に 係わる圧力計の一実施例を示す断面図である。この圧力 アフラム301の個所に設けられており、該ダイアフラ ム301の膜面の膨張及び収縮変位を、非接触的な磁気 結合方式で検出することで、該圧力Pを測定するもので ある。すなわち、ダイアフラム301の膜面の変位を検 出し、その検出データを等価的に圧力検出データとす る。圧力計300の検出部は、ダイアフラム301の膜 面に非接触的に近接して固定配置されるコイル部302 と、ダイアフラム301の膜面に連動して変位する磁気 応答物質11とを含む。コイル部302は、所定の基準 交流信号で励磁される少なくとも1つのセンサ用コイル L 1 を含む。

【0020】磁気応答物質11は、例えば鉄のような磁 性体(強磁性体)からなり、該磁気応答物質11のセン サ用コイルL1 に対する近接の度合いが増すほど、該コ イルし1の自己インダクタンスが増加して、該コイルし 1の電気的インピーダンスが増加し、該センサ用コイル L1 に生じる電圧、つまり端子間電圧(若しくは電圧降 下)、が増加する。反対に、該磁気応答物質11のコイ ルL1に対する近接の度合いが減少するほど、該センサ 用コイルL1のインダクタンスが減少して、該センサ用 コイルL1の電気的インピーダンスが減少し、該コイル L1に生じる電圧、つまり端子間電圧、が減少する。と うして、検出対象の変位に伴い、センサ用コイルL1に 対する磁気応答物質11の相対的位置が所定の範囲にわ たって変化する間で該コイルL1に生じる電圧、つまり 端子間電圧は、増加若しくは減少変化するととになる。 ダイアフラム301そのものの材質が磁気応答物質11 からなっていてよく、その場合は、格別の磁気応答物質 11を付加することなく、ダイアフラム301そのもの を磁気応答物質11として使用する。ダイアフラム30 1の材質が磁気応答物質11からなっていない場合は、 該ダイアフラム301の表面に格別の磁気応答物質11 を貼付る。

【0021】コイル部10においては、センサ用コイル L1の近傍に温度補償用コイルL2が設けられるが、両 コイルは磁気的にシールドして、磁気応答物質11の変 位の影響が温度補償用コイルL2に及ぼされないように する。図2に示すように、センサ用コイルL1は、交流 発生源30から発生される所定の1相の交流信号(仮に sinωtで示す)によって定電圧又は定電流で励磁さ れる。上述のように、センサ用コイルL1のインダクタ ンスはダイアフラム301の位置xに応じた磁気応答物 質11の変位に応じて変化するため、図2の回路では等 価的に可変インダクタンス要素として示している。温度 補償用コイルL2がセンサ用コイルL1に直列接続され ており、その接続点からセンサ用コイルL1の出力電圧 Vxが取り出される。前述のとおり、温度補償用コイル L2は、磁気応答物質11の変位には応答せず、一定の インピーダンス (インダクタンス) を示すものであるの 計300は、検出対象たる圧力Pを受けて変位するダイ 50 で、図2の回路では等価的に固定インダクタンス要素と

10

して示している。温度補償用コイルL2は、できるだけセンサ用コイルL1と同等の温度ドリフト特性を示すように、センサ用コイルL1とできるだけ同一条件のコイル素子であることが好ましく、また、できるだけ同一環境下に配置されることが好ましい。センサ用コイルL1と温度補償用コイルL2の分圧比により、センサ用コイルL1の出力電圧Vxが取り出されるので、両コイルL1,L2の温度ドリフト特性が相殺され、センサ用コイルL1の出力電圧Vxは正確に温度補償されたものとなる。

【0022】図3(A)は、検出対象たる圧力Pによるダイアフラム301の変位(横軸x)に対応してセンサ用コイルL1に生じる電圧(たて軸)を例示するグラフである。横軸xに記したa,bは、検出可能範囲の始まりと終わりの位置に対応している。ダイアフラム301の変位量は微小であるため、この検出可能範囲は例えば1乃至数mm程度の非常に僅かな範囲である。位置aは、ダイアフラム301の膜面がセンサ用コイルL1から最も離れた位置であり、この位置ではセンサ用コイルL1のインピーダンスが最小のため、コイルL1に生じる電圧は最小レベル(最小振幅係数)である。位置bは、ダイアフラム301の膜面がセンサ用コイルL1から最も近づいた位置であり、この位置ではセンサ用コイルL1のインピーダンスが最大のため、コイルL1に生じる電圧は最大レベル(最大振幅係数)である。

【0023】このように、センサ用コイルL1に生じる電圧は、ダイヤフラム301つまり磁気応答物質11が位置 a から b まで動く間で、最小値から最大値まで漸増変化する。位置 a において最小値をとるコイルL1の出力電圧VxがPasinωtであるとすると(Paは最小インピーダンス)、これを第1の基準電圧Vaとして設定する。すなわち、

Va=Pasinωt

 $Vb = Pb s i n \omega t$ 

である。なお、各基準電圧Va, Vbは可変設定できる。 とれによって、検出対象範囲 a ~ b を可変設定でき 40 る。

【0024】図2において、各基準電圧Va, Vbを発生するための回路として、2つのコイルLa1, La2を直列接続した回路と、2つのコイルLb1, Lb2を直列接続した回路とが設けられており、これらは交流発生源30からの交流信号によって駆動される。基準電圧VaはコイルLa1, La2の接続点から取り出され、基準電圧VbはコイルLb1, Lb2の接続点から取り出される。コイルLa1, La2, コイルLb1, Lb2の各対は、所望の基準電圧Va, Vbが得られるよう

に、そのインピーダンス(インダクタンス)が適切に調整される。コイルLa1,La2の分圧比により基準電圧Vaが取り出されるので、コイルLa1,La2の温度ドリフト特性が相殺され、基準電圧Vaは正確に温度補償されたものとなる。同様に、コイルLb1,Lb2の分圧比により基準電圧Vbが取り出されるので、コイルLb1,Lb2の温度ドリフト特性が相殺され、基準電圧Vbは正確に温度補償されたものとなる。

【0025】演算回路31Aは、センサ用コイルL1の 10 出力電圧Vxから第1の基準電圧Vaを減算するもの で、前記式(1)のように、コイルの出力電圧の振幅係 数を関数A(x)で示すと、

# $V_X-V_A=A(x)$ s i $n\omega t-Pa$ s i $n\omega t$ = $\{A(x)-Pa\}$ s i $n\omega t$

なる演算を行う。第1の基準電圧Vaによって設定した 検出対象区間の始まりの位置 a では、A (x) = P a で あることから、この演算結果の振幅係数「A(x)-Pa 」は「0」となる。一方、該検出対象区間の終わりの 位置bでは、A(x)=Pbであることから、この演算 結果の振幅係数「A(x) - Pa」は「Pb-Pa」とな る。よって、との演算結果の振幅係数「A(x) - Pa 」は、該検出対象区間の範囲内において、「0」から 「Pb-Pa」まで漸増する関数特性を示す。ことで、 「Pb-Pa」は最大値であるから、これを等価的に 「1」と考えると、前記式に従う交流信号の振幅係数 「A(x) - Pa」は、検出対象区間の範囲内におい て、図3の(B)に示すように、「0」から「1」まで 変化することになり、この振幅係数の関数特性は、図3 の (C) に示すようなサイン関数  $sin\theta$  の第1象限 (つまり0度から90度の範囲)の特性になぞらえると とができる。よって、前記式に従う交流信号の振幅係数  $\lceil A(x) - Pa \rfloor$ は、等価的に $sin\theta$ (ただし、大 体、 $0^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ}$ )を用いて表わせる。なお、図3 (B), (C)では、位置xに対するサイン関数特性の 振幅係数のカーブ s i n θ のみを示しているが、実際の 演算回路31Aの出力はこの振幅係数sin θに対応す る振幅レベルを持つ交流信号 $sin\theta sin\omega t$ であ る。

【0026】演算回路31Bは、センサ用コイルL1の 出力電圧Vxと第2の基準電圧Vbとの差を求めるもの で、前記式(2)のように、

## $Vb-Vx=Pb s i n\omega t-A(x) s i n\omega t$ = $\{Pb-A(x)\} s i n\omega t$

なる演算を行う。検出対象区間の始まりの位置 a では、A(x) = Paであることから、この演算結果の振幅係数「Pb - A(x)」は「Pb - Pa」となる。一方、第2の基準電圧Vbによって設定した該区間の終わり位置bでは、A(x) = Pbであることから、この演算結果の振幅係数「Pb - A(x)」は「0」となる。よって、この演算結果の振幅係数「Pb - A(x)」は、該

20

40

11

検出対象区間の範囲内において、「Pb-Pa」から「O」まで漸減する関数特性を示す。前記と同様に、「Pb-Pa」を等価的に「1」と考えると、前記式に従う交流信号の振幅係数「Pb-A(x)」は、検出対象区間の範囲内において、図3(B)に示すように、

「1」から「0」まで変化することになり、この振幅係数の関数特性は、図3(C)に示すようなコサイン関数の第1象限(つまり0度から90度の範囲)の特性になぞらえることができる。よって、前記式に従う交流信号の振幅係数「Pb-A(x)」は、等価的に $cos\theta$ (ただし、大体、 $0^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ}$ )を用いて表わせる。この場合も、図3(B),(C)では、位置xに対するコサイン関数特性の振幅係数のカーブ $cos\theta$ のみを示しているが、実際の演算回路31Bの出力はこの振幅係数 $cos\theta$ に対応する振幅レベルを持つ交流信号 $cos\theta$ sin $\omega$ tである。なお、演算回路31Bでの減算は「Vx-Vb」であってもよい。

[0027] こうして、ダイアフラム 301 の変位つまり検出対象位置 x に応じてサイン及びコサイン関数特性に従う振幅をそれぞれ示す 2 つの交流出力信号 s in  $\theta$  s in  $\omega$  t  $\delta$  c o s  $\theta$  s in  $\omega$  t  $\delta$  生成することができる。これは一般にレゾルバといわれる位置検出器の出力信号の形態と同様のものであり、有効に活用することができる。例えば、演算回路  $\delta$   $\delta$  1 B で生成されたレゾルバタイプの  $\delta$  2 つの交流出力信号を位相検出回路

(若しくは振幅位相変換手段)32に入力し、該2つの 交流出力信号における振幅値の相関関係から該振幅値を 規定する前記サイン及びコサイン関数 $sin\theta$ 及びco $s\theta$ の位相値 $\theta$ を計測することで、検出対象位置をアブ ソリュートで検出することができる。この位相検出回路 32としては、例えば本出願人の出願に係わる特開平9 -126809号公報に示された技術を用いて構成する とよい。例えば、第1の交流出力信号 $sin\thetasin\omega$ tを電気的に90度位相シフトすることで、交流信号 s inθcosωtを生成し、これと第2の交流出力信号  $cos\theta sin\omega t$ を加減算合成することで、sin $(\omega t + \theta)$  および s in  $(\omega t - \theta)$  なる、 $\theta$  に応じ て進相および遅相方向に位相シフトされた2つの交流信 号(位相成分θを交流位相ずれに変換した信号)を生成 し、その位相θを測定することで、ストローク位置検出 データを得ることができる。位相検出回路32は、専用 回路(例えば集積回路装置)で構成してもよいし、プロ グラム可能なプロセッサまたはコンピュータを使用して 所定のソフトウェアを実行することにより位相検出処理 を行うようにしてもよい。あるいは、公知のレゾルバ出 力を処理するために使用されるR-Dコンバータを、C の位相検出回路32として使用するようにしてもよい。 また、位相検出回路32における位相成分θの検出処理 は、ディジタル処理に限らず、積分回路等を使用したア

【0028】なお、図3(B)に示すように、サイン及 びコサイン関数特性の交流出力信号 $sin\thetasin\omega$ t 及び $cos\thetasin\omega$ t における振幅特性は、位相角 $\theta$ と検出対象位置xとの対応関係が線形性を持つものとす ると、図3(C)に示すような真のサイン及びコサイン 関数特性を示していない。しかし、位相検出回路32で は、見かけ上、この交流出力信号sinfsinのt及 び c o s θ s i n ω t をそれぞれサイン及びコサイン関 数の振幅特性を持つものとして位相検出処理する。その 結果、検出した位相角θは、検出対象位置xに対して、 線形性を示さないことになる。しかし、位置検出にあた っては、そのように、検出出力データ(検出した位相角 θ) と実際の検出対象位置との非直線性はあまり重要な 問題とはならない。つまり、所定の反復再現性をもって 位置検出を行なうことができればよいのである。また、 必要とあらば、位相検出回路32の出力データを適宜の データ変換テーブルを用いてデータ変換することによ り、検出出力データと実際の検出対象位置との間に正確 な線形性を持たせることが容易に行なえる。よって、本 発明でいうサイン及びコサイン関数の振幅特性とは、真 のサイン及びコサイン関数特性を示していなければなら ないものではなく、図3(B)に示されるように、実際 は三角波形状のようなものであってよいものであり、要 するに、そのような傾向を示していればよい。つまり、 サイン等の三角関数に類似した関数であればよい。な お、図3(B)の例では、観点を変えて、その横軸の目 盛をθと見立ててその目盛が所要の非線形目盛からなっ ているとすれば、横軸の目盛をxと見立てた場合には見 かけ上三角波形状に見えるものであっても、θに関して はサイン関数またはコサイン関数ということができる。 【0029】ととで、更なる温度ドリフト特性の補償に ついて説明する。前述した通りセンサ用コイルL1の出 力電圧Vxと基準電圧Va, Vbはそれぞれ温度ドリフ ト補償されているものであるが、演算回路31A,31 Bにおける差演算によって、同一方向のレベル変動誤差 がもしあったとしてもこれも相殺されることになり、温 度ドリフト特性がより一層確実に補償されることにな

を行うようにしてもよい。あるいは、公知のレゾルバ出 【0030】基準電圧発生用の各コイルLa1,La力を処理するために使用されるR-Dコンバータを、2,Lb1,Lb2は、センサ用コイルL1と同等の特性のコイルを使用し、かつ、これらのコイルLa1,La2、 は、ディジタル処理に限らず、積分回路等を使用したア は、ディジタル処理に限らず、積分回路等を使用したア は、ディジタルの理で行ってもよい。また、ディジタル位相検出 50 に配置する)のがよいが、これに限らず、別の配置でも

よい。何故ならば、図2のような各対のコイルの直列接 続とその接続点からの電圧取り出しによって、温度ドリフト補償が達成されているからである。よって、基準電 圧発生用の各コイルLa1,La2,Lb1,Lb2 は、演算回路31A,31Bの回路基板側に設けてもよい。

【0031】センサ用コイルL1に直列接続する温度補償用コイルL2を省略する実施態様もありうる。図4はその一例を示す回路図であり、図2において基準電圧Va, Vbを発生する回路及びセンサ用コイルL1の出力電圧Vxを発生させる回路を変更した例であり、コイルL2に代えて抵抗素子R1が設けられており、コイルLa2、コイルLb2に代えて抵抗素子Ra、Rbが設けられている。この場合も、センサ用コイルL1の出力電圧Vxと基準電圧Va, Vbとを演算することで、図3と同様の動作で検出を行なうことができる。

【0032】図5は、図2の変形例であり、1つの基準 電圧Vbを発生し、センサ用コイルL1の出力電圧Vx と演算するようにした例である。基準電圧VNを発生す るための回路として、2つのコイルLb1, Lb2を直 20 列接続した回路を用いる。演算回路33Aで、センサ用 コイルL1の出力電圧Vxと基準電圧Vbとを加算し、 演算回路33Bで、センサ用コイルL1の出力電圧Vx から基準電圧Vbを減算する。これによって、演算回路 33Aにおける加算結果Vx+Vbとして、サイン関数 s i n θ の 9 0°未満の狭い範囲での振幅特性に等価的 になぞらえることができる振幅係数  $sin\theta$ を持つ出力 交流信号sinθsinωtが得られる。また、演算回 路33Bにおける減算結果Vx-Vbとして、コサイン 関数 s i n  $\theta$ の90°未満の狭い範囲での振幅特性に等 価的になぞらえることができる振幅係数 c ο s θ を持つ 出力交流信号 $cos\thetasin\omega t$  が得られる。図5にお いても、温度補償用コイルL2,Lb2に代えて抵抗素 子を用いる変形例があり得る。

【0033】図6は、ダイアフラム301の膜面から垂直に突出した針形状からなる磁気応答物質11を用いる実施例を示す。この場合、センサ用コイルL1の内部空間内に侵入する針状の磁気応答物質11の侵入量に応じたインビーダンスがセンサ作用コイルL1に生じる。磁気応答物質11の形状、配置等はこのほか適宜設計してよい。勿論、磁気応答物質11を固定し、センサ用コイルL1の方がダイアフラム301と共に動くようにしてもよい。

【0034】上記各実施例において、位置検出データを得るための構成は、図2等に示したような位相検出回路32を用いるものに限らず、図7(A)に示すように、電圧検出回路40を用いるようにしてもよい。図7

(A) において、電圧検出回路 40 以外の構成は図2 に つ第1 の電気的交流出力信号 Y 1 =  $\sin(\omega t + \theta)$  示したものと同様である。要するに、電圧検出回路 40 と、同じ前記検出対象位置(x)に対応して負方向にシでは、演算回路 31 A から出力される等価的にサイン関 50 フトされた電気的位相角  $(-\theta)$  を持つ第2 の電気的交

14

数の振幅特性を持つ交流信号sinθsinωtを整流 回路41に入力し、交流信号成分を除去し、振幅電圧成 分 s i n θ のみに応答する直流の検出電圧 V 1 を発生す る。また、演算回路31Bから出力される等価的にコサ イン関数の振幅特性を持つ交流信号 $cos\thetasin\omegat$ を整流回路42に入力し、交流信号成分を除去し、振幅 電圧成分 c ο s θ のみに応答する直流の検出電圧V 2 を 発生する。図7 (B) は、検出対象位置xに対して示す 各検出電圧V1, V2の特性例を示す。このような特性 が得られる理由は図3(B)を参照して既に説明した通 りである。このようにちょうど逆特性の2種類の検出電 圧V1, V2をアナログで得ることができる。検出対象 位置xの検出のためには、どちらか一方の検出電圧V 1, V2のみを得るように一系列の整流回路だけで構成 すれば足りるが、逆特性の2種類の検出電圧V1, V2 を並列的に発生するようにすることにより、冗長性をも たせることができる。すなわち、どちらか一方の検出系 列で何らかの故障が生じた場合に、適切に対処すること ができる。

【0035】図8は、位相検出用アナログ回路32Aと 電圧検出回路40とを併設し、位相検出と電圧検出のど ちらでも採用できるようにした構成例を示す。図8は、 図7 (A) において位相検出用アナログ回路32Aが付 加されたものと同じである。よって、位相検出用アナロ グ回路32A以外の構成についての説明は、図2及び図 7 (A) の説明を援用する。位相検出用アナログ回路3 2Aにおいて、演算回路31Aから出力された等価的に サイン関数の振幅特性を持つ交流信号 $A = s i n \theta s i$ nωtは、位相シフト回路19に入力され、その電気的 位相が所定量位相シフトされ、例えば90度進められ  $て、位相シフトされた交流信号A'=\sin\theta\cdot\cos\omega$ tが 得られる。また、位相検出用アナログ回路32Aにおい ては加算回路15と減算回路16とが設けられており、 加算回路15では、位相シフト回路19から出力される 上記位相シフトされた交流信号A'= $\sin\theta$ ・ $\cos\omega$ t と、演算回路31Bから出力される等価的にコサイン関 数の振幅特性を持つ交流信号 $B = cos\theta sin\omega t$ と が加算され、その加算出力として、 $B+A'=\cos\theta\cdot s$  $in\omega t + sin\theta \cdot cos\omega t = sin(\omega t + \theta)$  なる略式で 表わせる第1の電気的交流信号Y1が得られる。減算回 路16では、上記位相シフトされた交流信号A'=sin θ·cosω t と上記演算回路 3 1 Bから出力交流信号B  $=\cos\theta\cdot\sin\omega$  t とが減算され、その減算出力として、  $B-A' = \cos\theta \cdot \sin\omega t - \sin\theta \cdot \cos\omega t = \sin(\omega)$  $t-\theta$ ) なる略式で表わせる第2の電気的交流信号Y2が得られる。このようにして、検出対象位置(x)に対 応して正方向にシフトされた電気的位相角(+ θ ) を持 つ第1の電気的交流出力信号 $Y 1 = sin(\omega t + \theta)$ と、同じ前記検出対象位置(x)に対応して負方向にシ

流出力信号 $Y2 = sin(\omega t - \theta)$ とが、電気的処理に よって夫々得られる。

【0036】加算回路15及び減算回路16の出力信号 Y1, Y2は、夫々ゼロクロス検出回路17, 18に入 力され、それぞれのゼロクロスが検出される。ゼロクロ スの検出の仕方としては、例えば、各信号Y1, Y2の 振幅値が負極性から正極性に変化するゼロクロスつまり 0位相を検出する。各回路17,18で検出したゼロク ロス検出パルスつまり〇位相検出パルスは、ラッチパル スLP1、LP2として出力される。ラッチパルスLP 1. LP2は、図示しない位相ずれ測定装置に入力され る。この位相ずれ測定装置では、基準交流信号源30か ら発生される基準交流信号 s i n ω t の 0 位相時点から 各ラッチパルスLP1,LP2の発生時点(立ち上がり トリガ時点)までの時間差をカウントし、ラッチパルス LP1に対応するカウント値を正方向にシフトされた位 相角(+θ)の位相データとして検出し、ラッチパルス LP2に対応するカウント値を負方向にシフトされた位 相角 (-θ) の位相データとして検出する。これらの正 方向及び負方向にシフトされた位相角 $+\theta$ 及び $-\theta$ の位 20 相検出データの利用方法については、前述した本出願人 の出願に係る先願明細書に記載されているので、それと 同様の手法で利用すればよい。

【0037】なお、基準交流発生源30の発振回路その ものをコイル部10の側に設けた場合は、図8に示すよ うに、基準交流発生源30から発生される基準交流信号 を方形波変換回路20に入力し、基準交流信号 s i n ω tに同期する方形波信号(パルス信号)を形成し、これ を上記位相ずれ測定装置に入力してやる。その場合、位 相ずれ測定装置では、入力された基準交流信号 s i n  $\omega$ tに同期する方形波信号(パルス信号)の立ち上がりに 同期してクロックパルスカウントを行ない、各ラッチパ ルスLP1,LP2の発生時点(立ち上がりトリガ時 点)でそのカウント値をラッチする構成を採用すること で、上記のように正方向及び負方向にシフトされた位相 角 $+\theta$ 及び $-\theta$ の位相検出データをそれぞれ得ることが できる。勿論、これに限らず、上記位相ずれ測定装置の 側で、基準交流信号 s i n ω t に同期する方形波信号 (パルス信号)を発生し、この方形波信号(パルス信 号) に基づきコイル部10の回路側でアナログフィルタ 処理等をかけることで、アナログの基準交流信号 sin ωtを発生するようにしてもよい。その場合は、位相ず れ測定装置の側では、出力した基準交流信号 s i nωt に同期する方形波信号 (パルス信号) の立ち上がりに同 期してクロックバルスカウントを行ない、各ラッチパル スLP1、LP2の発生時点(立ち上がりトリガ時点) でそのカウント値をラッチする構成を採用すればよい。 上記位相ずれ測定装置としては、CPUのようなソフト ウェアプログラム処理可能なプロセッサを使用するとよ

流回路41に入力する信号として、演算回路31Aの出 力信号A=sin $\theta$ sin $\omega$ t に代えて、位相シフト回 路19からの出力信号A'= $sin\theta cos\omega t$ を入力 するようにしてもよい。

16

【0038】なお、磁気応答物質11として、強磁性体 の代わりに、銅のような非磁性・良導電体(つまり反磁 性体)を使用してもよい。その場合は、渦電流損によっ てコイルのインダクタンスが減少し、磁気応答部材11 の近接に応じてコイルの端子間電圧が減少することにな る。この場合も、上記と同様に位置検出動作することが 可能である。また、磁気応答部材として、強磁性体と非 磁性・良導電体(つまり反磁性体)を組合わせたハイブ リッドタイプのものを用いてもよい。また、磁気応答部 材11の形状は任意であり、例えば、適宜の漸減又は漸 増形状であってよく、また所定の基材の表面上にめっき 等で適宜の漸減又は漸増形状からなるパターンを形成し たものであってもよい。また、センサ用コイルL1の数 は1個に限らず、複数であってもよい。

[0039]

【発明の効果】以上のとおり、この発明によれば、1次 コイルのみを設ければよく、2次コイルは不要であるた め、小型かつシンプルな構造の位置検出装置を提供する ことができると共に、センサ用コイルに直列接続された 温度補償用コイルを具備し、前記センサ用コイルと前記 温度補償用コイルとの接続点より、前記センサ用コイル のインピーダンス変化に基づき変化する該センサ用コイ ルの出力電圧を取り出すようにしているので、同じコイ ルであることにより温度ドリフトを適正に相殺し、温度 ドリフト補償済みの出力電圧を取り出すことができ、検 30 出対象圧力に応じたダイアフラムの微小な変位を正確に 検出することができる、という優れた効果を奏する。

【0040】また、検出対象圧力に応じたダイアフラム の微小な変位に応じて生じるコイル出力電圧の漸増(又 は漸減)変化特性を利用し、これを基準電圧と演算して 組み合わせるととにより、検出対象位置に応じて所定の 周期関数特性に従う振幅をそれぞれ示す複数の交流出力 信号 (例えばサイン及びコサイン関数特性に従う振幅を それぞれ示す2つの交流出力信号)を容易に生成し、と れによっても、検出対象圧力に応じたダイアフラムの微 40 小な変位を正確に検出することができる、という優れた 効果を奏する。また、基準電圧の発生にあたっては、交 流信号が印加されるように直列接続された2つのコイル を含み、該コイルの接続点より基準電圧を取り出すよう にすることにより、基準電圧の温度ドリフト補償も行な うことができ、出力電圧及び基準電圧が共に温度ドリフ ト補償された正確なアナログ演算を行なうことができる こととなり、温度変化の影響を排除した位置検出を容易 に行うことができる。更に、これら複数の交流出力信号 における振幅値の相関関係から該振幅値を規定する所定 い。なお、図7の回路において、電圧検出回路40の整 50 周期関数(例えばサイン及びコサイン関数)における位

相値を検出することで、検出対象の変位が微小でも高分解能での位置検出が可能である。

17

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係わる圧力計の一実施例を示す縦断 面略図。

【図2】 本発明の一実施例に係わる圧力計のセンサ用コイルに関連する電気回路図。

【図3】 図1の実施例の検出動作説明図。

【図4】 本発明の一実施例に係わる圧力計の変更例を 示すセンサ用コイルに関連する電気回路図。

【図5】 本発明の一実施例に係わる圧力計の別の変更 例を示すセンサ用コイルに関連する電気回路図。

【図6】 本発明に係わる圧力計における磁気応答部材の別の構成例を示す断面略図。

【図7】 検出位置に応じたアナログ直流電圧を発生するように構成してなる本発明に係る圧力計のセンサ用コイルに関連する電気回路図。

\*【図8】 電圧検出と位相検出の両機能を具備した本発明に係る圧力計のセンサ用コイルに関連する電気回路図。

#### 【符号の説明】

11 磁気応答物質

30 交流発生源

31A, 31B, 33A, 33B アナログ演算回路

32 位相検出回路

300 圧力計

10 301 ダイアフラム

302 コイル部

L1 センサ用コイル

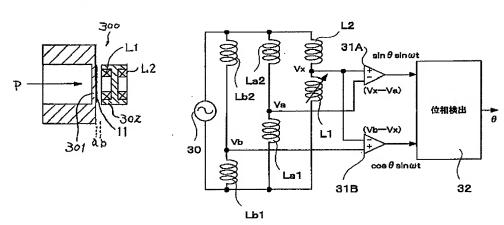
L2 温度補償用コイル

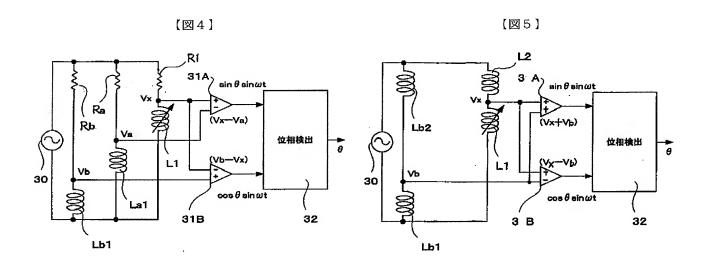
Lal, La2, Lbl, Lb2 基準電圧発生用コイル

40 電圧検出回路

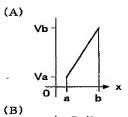
41,42 整流回路

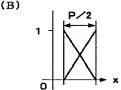
【図1】 【図2】

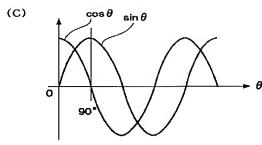




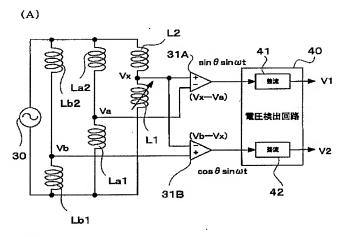
【図3】

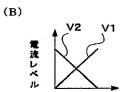




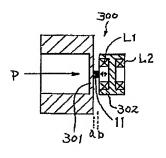


[図7]

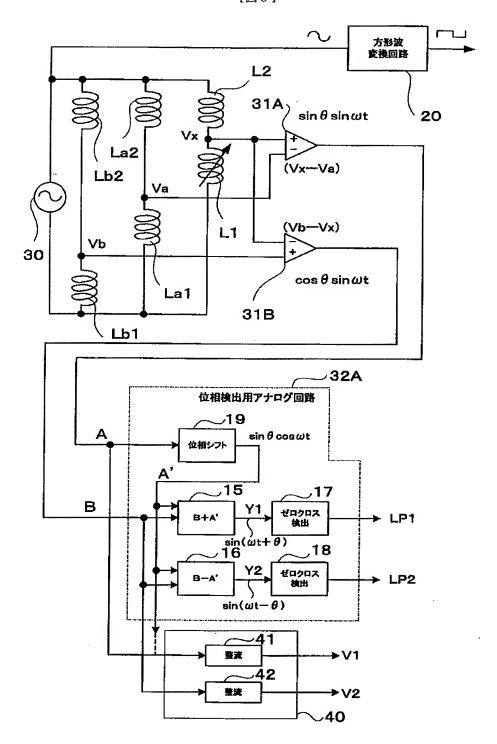




【図6】



【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G01L 19/04

G01L 19/04

Fターム(参考) 2F055 AA40 BB20 CC02 DD19 EE21

FF02 FF11 FF43 GG32

2F063 AA02 CA01 CC04 DA01 DA05

GA05 GA08 KA01 LA01 LA27

2F077 AA13 CC02 FF02 FF31 FF39

TT11 TT21 TT82 UU07 W01